# アノード酸化の未来を創る

The creation of the future of anodizing

菊地 竜也

#### Tatsuya KIKUCHI

北海道大学	大学院工学研究院	材料科学部門	エコプロセス工学	:研究室	
〒060-8628	北海道札幌市北区北	:13条西8丁目	Tel: 011-706-6340	E-mail: kiku@eng.hokudai.ac.jp	

## 1. はじめに

アルミニウム材料の表面処理として極めて重要な「アノー ド酸化」に関する本格的な研究開発と応用が始まっておよそ 100年が経とうとしている。アノード酸化は、(1)電解質水 溶液を用いてアルミニウムをアノード分極することにより、 (2)酸化皮膜のナノ構造を制御するプロセスであるが、電解 質やナノ構造設計にそれほど大きな変化は無いまま今日に 至っている。著者らの研究室では、アノード酸化における電 解質化学種をもう1度見つめ直し、新しいアルミニウムのア ノード酸化を探求することにより、アノード酸化皮膜のナノ 構造の再設計と革新的な機能を発現するための研究開発を 行っている。本稿においては、著者らの研究グループの最近 の研究成果をご紹介したい。

## 2. 酸性水溶液を用いたアルミニウムのアノード酸化

アルミニウムを硫酸、シュウ酸およびリン酸の酸性水溶液 に浸漬してアノード酸化すると, 適切な電気化学的条件にお いてポーラス皮膜の細孔が高規則配列することが知られてい る(自己規則化)。それぞれの電解質水溶液には固有の自己規 則化電圧およびセルサイズ(または細孔周期)があり、自由 に変化させることはできない。すなわち、選択肢が少ない。 この観点から、さまざまな電解質水溶液を探索することによ り、自己規則化ポーラス皮膜のナノサイズの拡張を目指し た。これまでに新規なアノード酸化電解質としてセレン 酸<sup>1)-3)</sup>,ホスホン酸<sup>4)</sup>,エチドロン酸<sup>5)-7)</sup>,スクアリン酸<sup>8)</sup>, アセチレンジカルボン酸<sup>9)</sup>, クロコン酸<sup>10)</sup>, ロジゾン酸<sup>10)</sup>, ホスホノ酢酸<sup>11)</sup>, ヒ酸<sup>12)</sup>などを見出し, 幅広いナノスケール のセルサイズをもつポーラス皮膜の作製に成功している(図 1a)。特に,エチドロン酸は高電圧アノード酸化を安定的に実 現できるとともに、生成した規則的なナノ構造の周期が可視 光の波長領域とよく一致することから、虹色の美しい構造色 を呈する(図1b)。また、ピロリン酸を用いてアノード酸化 を行うと、極初期のポーラス皮膜の形成を経て、シングルナ ノメータースケールのアルミナナノファイバーが大量生成 し、アルミニウム表面がナノファイバーで覆われる<sup>13)-15)</sup>。ア ノード酸化条件によって、生成密度や長さを精緻に制御でき る。

## 3. 塩基性水溶液を用いたアルミニウムのアノード酸化

アルミニウムのアノード酸化においては、塩基性水溶液を 用いてもポーラス皮膜が生成することが知られていたが、ア ノード酸化により生成するアモルファスアルミナの化学溶解 速度は酸性水溶液よりも塩基性水溶液の方がかなり速いこ と、塩基性水溶液を用いる特段の理由に乏しかったことか ら、工業的なアノード酸化はもっぱら酸性水溶液を用いて行

b



Fig. 1 a) An ordered porous alumina film fabricated by anodizing in etidronic acid. b) Structural coloration of an aluminum surface with periodic dimple structures.



Fig. 2 a) SEM images of the ideal porous alumina structure.
b) A TEM image of the nanopore. c) Relationships between the applied voltage and the interpore distance.<sup>16)</sup>

支

われてきた。近年、著者らは、塩基性水溶液を用いてアノー ド酸化を行うと、酸性水溶液には見られない特徴的なアノー ド酸化挙動が生じ、それに伴って特異なナノ構造が生成する ことを見出した。図2aは弱塩基性である四ホウ酸ナトリウム 水溶液を用いて作製した高規則ポーラス皮膜の走査型電子顕 微鏡(SEM)写真であり、高いアスペクト比をもつナノス ケールの細孔が高規則配列している様子が観察される<sup>16)</sup>。こ の細孔を透過型電子顕微鏡(TEM)により高倍率観察すると (図2b),従来の酸性電解質皮膜に見られる平滑な細孔表面で は無く、数10 nmの凹凸(スパイク)を無数にもつ表面積の 大きな細孔が生成していることがわかった。塩基性水溶液を 用いたアノード酸化により生成するポーラス皮膜のナノ形状 は、従来報告されていた酸性水溶液の生成ルールとは異なる こと、幅広いナノ領域の周期構造が形成できることを見出し た(図2c)。塩基性水溶液におけるアノード酸化挙動は大変 興味深く、さらに研究を深めていきたいと考えている。

## 4. 新しいアノード酸化に基づく機能の発現

新しい電解質水溶液を用いてアノード酸化を行うと、アル ミニウム表面に多くのユニークな機能が生じることを見出し ている。例えば、ピロリン酸を用いたアノード酸化によって ナノファイバーを被覆したアルミニウム表面は高速の超親水 性を示す<sup>17,18)</sup>。これに伴い、水の速乾性や湿った雪の高滑雪 性が生じる。アルミナ表面に疎水性の単分子膜を形成する と、超撥水性や超撥油性を示すようになる<sup>19)-22)</sup>。アルミナ ファイバーのナノ構造を精緻に制御すると、わずかな傾斜で 水が容易に滑り落ちる滑落性超撥水から、180°反転させても 液体が強固に付着する吸着性超撥水まで、液体の滑落性を高 度に操ることができる。

**b Fig. 3.** Water sliding behavior of the a) slippery and b) sticky

Fig. 3 Water-sliding behavior of the a) slippery and b) sticky superhydrophobic aluminum surfaces.

アモルファスアルミナ内部に適切な電解質アニオンを導入 すると、ルミネッセンスによる発光現象が生じる<sup>23)</sup>。高電圧 アノード酸化により生成したポーラス皮膜は、厚いバリヤー 層の形成や不純物アニオン量の低減により、塩化物水溶液や 酸性・塩基性水溶液において高い耐食性をもつ<sup>24,25)</sup>。また、 ポーラス皮膜のポロシティ(空壁率)の低減により、ビッカー ス硬度Hv=600以上の硬い皮膜を形成できる<sup>26)</sup>。高規則配列 ナノレンズや金属粒子など、各種ナノテクノロジーにおける 基盤材料としての応用研究も行っている<sup>7,27)</sup>。

## 5. おわりに

本研究室において開発した新しいアルミニウムのアノード 酸化法と、それらに基づく機能の発現について概説した。直 感的ではあるが、今後の研究によって、さらに面白い、不思 議な、アルミニウムの特徴を活かせるアノード酸化法を見い だせるのではないかと考えている。アルミニウムの表面処理 のさらなる革新を目指す所存である。本研究の遂行にあたっ ては、公益財団法人軽金属奨学会から多大なるご援助を賜っ ている。関係各位に厚くお礼申し上げる。

## 参考文献

- O. Nishinaga, T. Kikuchi, S. Natsui and R. O. Suzuki: Sci. Rep., 3 (2013), 2748.
- T. Kikuchi, O. Nishinaga, S. Natsui and R. O. Suzuki: Electrochim. Acta, 137 (2014), 728-735.
- S. Akiya, T. Kikuchi, S. Natsui and R. O. Suzuki: J. Electrochem. Soc., 162 (2015), E244-E250.
- S. Akiya, T. Kikuchi, S. Natsui, N. Sakaguchi and R. O. Suzuki: Electrochim. Acta, 190 (2016), 471-479.
- T. Kikuchi, O. Nishinaga, S. Natsui and R. O. Suzuki: Electrochim. Acta, 156 (2015), 235-243.
- A. Takenaga, T. Kikuchi, S. Natsui and R. O. Suzuki: Electrochim. Acta, 211 (2016), 515-523.
- K. Kawahara, T. Kikuchi, S. Natsui and R. O. Suzuki: Microelectron. Eng., 185-186 (2018), 61-68.
- T. Kikuchi, T. Yamamoto, S. Natsui and R. O. Suzuki: Electrochim. Acta, 123 (2014), 14-22.
- 9) T. Kikuchi, O. Nishinaga, S. Natsui and R. O. Suzuki: ECS Electrochem. Lett., **3** (2014), C25-C28.
- T. Kikuchi, D. Nakajima, J. Kawashima, S. Natsui and R. O. Suzuki: Appl. Surf. Sci., 313 (2014), 276-285.
- A. Takenaga, T. Kikuchi, S. Natsui and R. O. Suzuki: ECS Solid State Lett., 4 (2015), P55-P58.
- 12) S. Akiya, T. Kikuchi, S. Natsui, N. Sakaguchi and R. O. Suzuki: Appl. Surf. Sci., 403 (2017), 652-661.
- T. Kikuchi, O. Nishinaga, D. Nakajima, J. Kawashima, S. Natsui, N. Sakaguchi and R. O. Suzuki: Sci. Rep., 4 (2014), 7411.
- 14) D. Nakajima, T. Kikuchi, S. Natsui and R. O. Suzuki: ECS Electrochem. Lett., 4 (2015), H14-H17.
- D. Nakajima, T. Kikuchi, S. Natsui, N. Sakaguchi and R. O. Suzuki: Appl. Surf. Sci., 356 (2015), 54-62.
- 16) M. Iwai, T. Kikuchi and R. O. Suzuki: Sci. Rep., 11 (2021), 7240.
- D. Nakajima, T. Kikuchi, S. Natsui, and R. O. Suzuki: Appl. Surf. Sci., 389 (2016), 173-180.
- 18) D. Nakajima, T. Kikuchi, T. Yoshioka, H. Matsushima, M. Ueda, R. O. Suzuki, and S. Natsui: Materials, **12** (2019), 3497.
- R. Kondo, D. Nakajima, T. Kikuchi, S. Natsui, and R. O. Suzuki: J. Alloys Compd., 725 (2017), 379-387.
- 20) D. Nakajima, T. Kikuchi, S. Natsui, and R. O. Suzuki: Appl. Surf. Sci., 440 (2018), 506-513.
- D. Nakajima, T. Kikuchi, S. Natsui, and R. O. Suzuki: RSC Adv., 8 (2018), 37315-37323.
- 22) T. Kikuchi, F. Onoda, M. Iwai, and R. O. Suzuki: Appl. Surf. Sci., 546 (2021), 149090.
- 23) T. Kikuchi, S. Akiya, K. Kunimoto, R. O. Suzuki and S. Natsui: Mater. Trans., 61 (2020), 1130-1137.
- 24) Y. Suzuki, K. Kawahara, T. Kikuchi, R. O. Suzuki and S. Natsui: J. Electrochem. Soc., **166** (2019), C261-C269.
- 25) T. Kikuchi, Y. Suzuki, M. Iwai and R. O. Suzuki: J. Electrochem. Soc., 167 (2020), 121502.
- 26) T. Kikuchi, A. Takenaga, S. Natusi and R. O. Suzuki: Surf. Coat. Technol., **326** (2017), 72-78.
- 27) H. Ikeda, M. Iwai, D. Nakajima, T. Kikuchi, S. Natusi, R. O. Suzuki and N. Sakaguchi: Appl. Surf. Sci., 465 (2019), 747-753.

а

324